

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-222656  
 (43)Date of publication of application : 30.08.1996

---

(51)Int.CI. H01L 23/12  
 H05K 1/16  
 H05K 1/18  
 // H05K 1/11

---

(21)Application number : 07-028003 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD  
 (22)Date of filing : 16.02.1995 (72)Inventor : NAKAMURA YOSHIFUMI  
 BESSHO YOSHIHIRO  
 ITAGAKI MINEHIRO  
 TOMURA YOSHIHIRO  
 MIURA KAZUHIRO

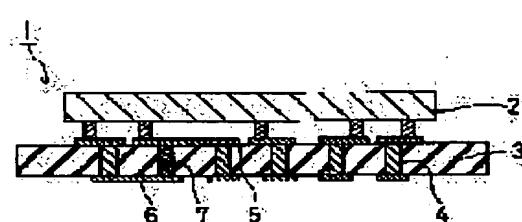
---

**(54) SEMICONDUCTOR DEVICE**

**(57)Abstract:**

**PURPOSE:** To reduce the manufacturing cost of a semiconductor device by decreasing the number of one kind of electronic device, i.e., capacitor, to be mounted.

**CONSTITUTION:** A part of a circuit pattern, i.e., a via hole 4, formed in a ceramic wiring board 3 mounting a semiconductor element 2 is filled with a dielectric 7 and a ground potential wiring 5 is formed on the element side surface of the board 3 while a power supply potential wiring 6 is formed on the opposite surface thus forming a capacitor creating region at the via hole part. Consequently, a capacitor can be formed within a very small region in the board thus realizing a high density ceramic wiring board 3 mounting small number of devices.




---

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 03.07.1998  
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]  
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
 [Date of final disposal for application]  
 [Patent number] 3062413  
 [Date of registration] 28.04.2000

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-222656

(43)公開日 平成8年(1996)8月30日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 01 L 23/12			H 01 L 23/12	N
H 05 K 1/16		7511-4E	H 05 K 1/16	D
1/18			1/18	J
// H 05 K 1/11		6921-4E	1/11	H
			H 01 L 23/12	B

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁) 最終頁に続く

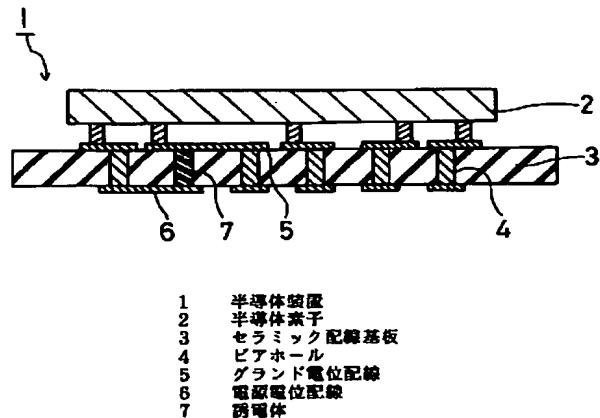
(21)出願番号	特願平7-28003	(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(22)出願日	平成7年(1995)2月16日	(72)発明者	中村 嘉文 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	別所 芳宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	板垣 峰広 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	弁理士 池内 寛幸 (外1名) 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】 電子部品の1つであるコンデンサという実装部品を削減することにより、低コストの半導体装置を得る。

【構成】 半導体素子2を実装したセラミック配線基板3内に形成された回路パターンの一部であるピアホール4に、誘電体7を充填し、基板3の素子側の面にグランド電位配線5、反対面に電源電位配線6を形成することにより、ピアホール部にコンデンサ発生領域を形成する。基板内部の非常に小さな領域にコンデンサを形成でき、高密度で、かつ実装部品数の少ないセラミック配線基板3を作製できる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子を備えたセラミック配線基板を含む半導体装置において、セラミック配線基板の内部に、導電性物質を充填したピアホールと誘電性物質を充填したピアホールを備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 半導体素子を備えたセラミック配線基板の第一面にグランド電位の導体層を備え、セラミック配線基板の第二面に電源電位の導体層を備え、第一面の電位と第二面の電位とが異なる前記グランド電位の導体層と電源電位の導体層とに挟まれ、かつ誘電性物質を充填したピアホールからなる容量発生領域を備えた請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 半導体素子を備えたセラミック配線基板の半導体素子側に電極を1層、反対面に電極を1層備えた請求項1又は請求項2記載の半導体装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は電子部品を実装する配線基板内に容量発生領域（バイパスコンデンサ）を持つ半導体装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 現在、製造されている回路基板内では様々な雑音が発生している。この雑音は回路動作に悪影響を及ぼし、回路の誤動作を起こす要因となっている。そこで回路設計者は回路設計時に基板内雑音防止対策の1つとして半導体装置の近傍にバイパスコンデンサを挿入した回路を作成する。このバイパスコンデンサは半導体装置のグランド電位部と電源電位部との間に挿入されるコンデンサで、基板内雑音の防止に対して大変有効であり、一般的によく利用される。前記コンデンサの実装部品のタイプは挿入部品、面実装部品などがあり、種類としてはセラミックコンデンサ、タンタル電解コンデンサなどがある。また、セラミック多層配線基板においては、層内に容量発生領域を有するものもある。この方式によると、配線基板上の電子部品数を少なくすることができ、部品コストを少なくでき、また配線基板の部品実装面を有効に使用できる。これらの理由でセラミック多層配線基板においてはコンデンサ内蔵の基板も使用されつつある。図2は従来のコンデンサ内蔵の半導体装置の断面図の一例である。

【0003】 図2に示す半導体装置21では、半導体素子22と電極24を備えたセラミック基板23の内部のピアホール25とピアホール25の間に内層電極26と誘電体27からなる容量発生領域を形成してバイパスコンデンサとしている。例えば特開平4-280496号公報に提案された方法によると、セラミック組成のグリーンシートに所望のピアを形成し、そのピアに導体ペーストを充填する。前記シートに導体ペーストにて内層電極パターンをスクリーン印刷し、配線パターンが覆われ

るよう誘電体ペーストをスクリーン印刷する。この印刷物を乾燥した後、導体ペーストにて誘電体形成部上に内層電極26を印刷する。前記工程を繰り返し、導電層と誘電体層を交互に形成し、容量発生領域を形成する。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながらこの方法によると、電子部品数を減らすことはできるが、セラミック基板内に容量発生領域を形成する際に導体と誘電体を交互に数回印刷する必要があり、工数が多くなる。また内層を形成するには、少なくとも4層以上の多層基板となってしまう。さらには配線領域が小さくなる等の問題もある。

【0005】 本発明は上記課題を解決するため、高密度で、かつ部品数のセラミック配線基板を提供し、高機能で安価なパッケージの供給を可能にすることを目的とする。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】 前記目的を達成するため、本発明の半導体装置は、半導体素子を備えたセラミック配線基板を含む半導体装置において、セラミック配線基板の内部に導電性物質を充填したピアホールと誘電性物質を充填したピアホールとを備えたことを特徴とする。

【0007】 前記構成においては、半導体素子を備えたセラミック配線基板の第一面にグランド電位の導体層を備え、セラミック配線基板の第二面に電源電位の導体層を備え、第一面の電位と第二面の電位とが異なる前記グランド電位の導体層と電源電位の導体層とに挟まれ、かつ誘電性物質を充填したピアホールからなる容量発生領域を備えることが好ましい。

【0008】 また前記構成においては、半導体素子を備えたセラミック配線基板の半導体素子側に電極を1層、反対面に電極を1層備えることが好ましい。

## 【0009】

【作用】 前記本発明の半導体装置によれば、セラミック配線基板の内部に導電性物質を充填したピアホールと誘電性物質を充填したピアホールとを備えたことにより、雑音対策に有効なバイパスコンデンサを基板上に実装する必要がなくなり、コンデンサ部品を減らすことができ、部品のコスト削減が可能となる。

【0010】 また半導体素子を備えたセラミック配線基板の第一面にグランド電位の導体層を備え、セラミック配線基板の第二面に電源電位の導体層を備え、第一面の電位と第二面の電位とが異なる前記グランド電位の導体層と電源電位の導体層とに挟まれ、かつ誘電性物質を充填したピアホールからなる容量発生領域を備えるという本発明の好ましい例によれば、非常に小さな領域にコンデンサを内蔵させることができる。また半導体素子を備えたセラミック配線基板の半導体素子側に電極を1層、反対面に電極を1層備えるという本発明の好ましい例に

よれば、コンデンサ内蔵基板を2層基板で構成することが可能となる。

【0011】

【実施例】以下本発明を実施例を用いて具体的に説明する。図1は本実施例におけるセラミック配線基板にコンデンサを内蔵した半導体装置1の断面図を示す。この半導体装置は、半導体素子2及びセラミック配線基板3を備え、基板3の素子側の面にはグランド電位配線5、反対面には電源電位配線6が形成されている。グランド電位配線5と電源電位配線6とに挟まれた領域に設けられたピア孔4には導体ペーストまたは誘電体ペースト7が充填されている。

【0012】基板3の形成用素材として、汎用のセラミックグリーンシートを使用した。導体ペーストは、CuO粉末（平均粒径3μm）に接着強度を得るためのガラスフリット（日本電気硝子社製 LS-0803ガラス粉末、平均粒径3μm）を2.5重量%加えたものを無機成分とし、有機バインダであるエチルセルロースをターピネオールに溶かしたビヒクルを加えて、3段ロールにより適度な粘度になるように混合して作製した。ピア孔4の内部に誘電体7を形成するために用いる誘電体ペーストは誘電体組成（モル比）が、Pb1.0Ca0.01(Mg1/3Nb2/3)0.8Ti0.125(Ni1/2W1/2)0.075O3.01となるように配合し、配合済み粉末に有機バインダとしてポリビニルチラール、可塑剤としてジーノーブチルフタレートを1.5重量%加えて、3段ロールにより適度な粘度になるように混合して作製した。まず、前記グリーンシートにピア孔をあけ、導体用のピアホールをマスクして前記誘電体ペーストでピアホールをグリーンシートの下から吸引しながらスクリーン印刷で埋めた。次に高誘電体をピアホール埋めした部分にマスクを行い、前記導体ペーストでグリーンシートの下から吸引しながらスクリーン印刷で埋め、空気中で乾燥した。次に前記積層体を空気中、600℃の温度において脱バインダを行なった。その後積層体を水素ガス100%雰囲気中で200℃、5時間で還元した。この時のCu層をX線回折により分析したところ100%Cuであることを確認した。最後に純窒素中900℃のメッシュベルト炉で焼成した。焼成済みのセラミック基板にピア孔埋め後のグリーンシートに、半導体素子2のグランド配線と電源配線とで高誘電体を充填しているピアホールの端を挟むように導体ペーストでスクリーン印刷して配線パターンを形成した。その後に純窒素中900℃のメッシュベルト炉で焼成した。配線パターン用導体としては、一般に市販されているデュポン（Dupont）社製QP153ペーストを使用した。前記焼結済みセラミック配

線基板3上に半導体素子2をフリップチップで実装した。

【0013】セラミック配線基板3の面積は20mm×20mmとし、コンデンサ形成部の面積は0.5mmφ、コンデンサ部の誘電率8000(1MHz, 25℃)、tanδ(%)<0.7、絶縁体厚み0.3mmとした。

【0014】その結果、グランド電位層と電源電位層の間に約0.004μFの容量を持たせることができた。よって0.004μFの容量をもつコンデンサ内蔵の半導体装置の作製が可能となり、基板内で発生する雑音に対処できた。

【0015】

【発明の効果】以上説明した通り、本発明の半導体装置によれば、セラミック配線基板の内部に導電性物質を充填したピアホールと誘電性物質を充填したピアホールとを備えたことにより、雑音対策に有効なバイパスコンデンサを基板上に実装する必要がなくなり、コンデンサ部品を減らすことができ、部品のコスト削減が可能となる。また半導体素子を備えたセラミック配線基板の第一面にグランド電位の導体層を備え、セラミック配線基板の第二面に電源電位の導体層を備え、第一面の電位と第二面の電位とが異なる前記グランド電位の導体層と電源電位の導体層とに挟まれ、かつ誘電性物質を充填したピアホールからなる容量発生領域を備えることにより、非常に小さな領域にコンデンサを内蔵させることができる。また半導体素子を備えたセラミック配線基板の半導体素子側に電極を1層、反対面に1層備えることにより、コンデンサ内蔵基板を2層基板で構成することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

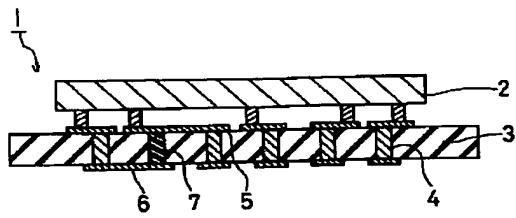
【図1】本発明の一実施例のコンデンサ内蔵の半導体装置の断面図。

【図2】従来例のコンデンサ内蔵の半導体装置の断面図。

【符号の説明】

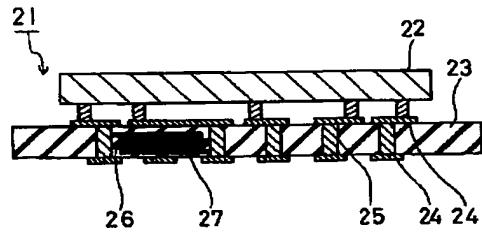
1、21	半導体装置
2、22	半導体素子
3、23	セラミック配線基板
4、25	ピアホール
5	グランド電位配線
6	電源電位配線
7	誘電体
24	電極
26	内部電極
27	誘電体

【図1】



1 半導体装置  
2 半導体素子  
3 セラミック配線基板  
4 ピアホール  
5 グラウンド電位記録  
6 電荷電位記録  
7 誘導体

【図2】



フロントページの続き

(51) Int.C1.6

識別記号 庁内整理番号

F I  
H 0 1 L 23/12

技術表示箇所

E

(72) 発明者 戸村 善広

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72) 発明者 三浦 和裕

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内